｢光計測シンポジウム2025｣ 開催のご案内

　日本光学測定機工業会では、光計測シンポジウムを下記のとおり開催いたします。

光や画像による計測法や、レーザーを利用した計測法、医用分野等への応用計測など、発表者と参加者による技術情報の交換を行なう事を目的としております。

基礎的な原理や活用方法とともに、関連する分野での実用的な事例などの発表をいたしますので奮ってご参加ください。

申込は、事前申し込み用紙に必要事項を記載し光計測シンポジウム事務局あてメールにて提出してください。

今回は会場でのリアル開催のみとなります。オンラインでの聴講はできません。

参加費用は当日会場受付にてお支払いください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

開　催　日　：2025年9月11日（木）12:30 ～ 16:50

会　　　場　：東京ビッグサイト　会議棟6階　605号室

参 加 費 用 ： 5,000円（論文集込） 一般

　 3,000円（論文集込）　主催者正会員・賛助会員各社、協賛団体会員会社

1,000円（論文集込）　学生

主　　　催　：日本光学測定機工業会

協 　　 賛 ：公益社団法人 精密工学会、公益社団法人 計測自動制御学会、

日本顕微鏡工業会、日本機械学会（予定）

問い合わせ先： 　〒105－0011　東京都港区芝公園3-5-8

　　　　　　　　　　　　日本光学測定機工業会｢光計測シンポジウム｣事務局

　　　　　　　　　　　　Tel/Fax：03-3435-8083

　　　　　　　　　　　　　　E-Mail：[info@j-oma.jp](mailto:info@j-oma.jp)

以上